



## 科研产出

论文 >

专利 >

专著 >

当前位置 » 首页 » 科研成果 » 科研产出 » 专利

专利名称:	基于表面增强拉曼散射效应的硅纳米线传感器及其应用
专利类别:	发明
申请号:	200910089511.4
申请日期:	2009-7-22

